IMAGE FORMING METHOD

Patent number:

JP7199503

Publication date:

1995-08-04

Inventor:

MASHITA KIYOKAZU; KOJIMA FUMIO; KOBAYASHI

TOMOO; OKANO SADAO; NUKADA KATSUMI: IMAI

AKIRA; IGARASHI RYOSAKU

Applicant:

FUJI XEROX CO LTD

Classification:

- international:

G03G5/07; G03G5/07; (IPC1-7): G03G5/07

- european:

Application number: JP19940011370 19940107 Priority number(s): JP19940011370 19940107

Report a data error here

Abstract of JP7199503

PURPOSE:To provide an image forming method capable of enhancing abrasion resistance of the surface of photoreceptor and reducing occurrence of image quality defects. CONSTITUTION: The photoreceptor contains high-molecular charge transfer materials of formulae I-III and the like in the photosensitive layer and it is charged by a contact charging method, and then, an electrostatic image is formed on the photoreceptor and a visible image is formed by development. In formulae I-III, each of Ar1, Ar2, and Ar2' is an arylene; each of Ar3, Ar3', Ar6, and Ar6' is an aryl; each of X1-X12 is an alkylene or the like; each of R9, R9', R12 and R12' is H, an alkyl, or the like; p is 0 or 1; q is 1, 2, or 3; each of a, a', b, and b' is 1 or 2; each of s, t, u, and v is a molar ratio and each of s and u is <=1; each of t and v is <1; and s+t and u+v are 1 respectively and each of n1, n2, and n3 is a polymerization degree.

Π

囲

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-199503

(43)公開日 平成7年(1995)8月4日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G 0 3 G 5/07

103

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 25 頁)

(21)出願番号

特願平6-11370

(22)出願日

平成6年(1994)1月7日

(71)出顧人 000005496

富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂三丁目3番5号

(72)発明者 真下 清和

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(72)発明者 小島 文夫

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(72)発明者 小林 智雄

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(74)代理人 弁理士 渡部 剛

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像形成方法

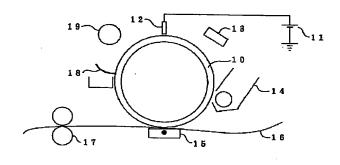
(57) 【要約】

(修正有)

【目的】感光体表面の耐摩耗性に優れ、かつ画質欠陥の 発生を低減できる画像形成方法を提供。

【構成】感光層中に下記一般式(A), (F), (H) 等の高分子電荷輸送材料を含有した感光体を用いる接触 帯電方法により感光体を帯電させた後、感光体上に静電 荷像を形成し、現像により可視画像を形成。

(各式中、 Ar_1 , Ar_2 , Ar_3 , Ar_4 , Ar_5 , Ar_6 , Ar_6 , Ar_6 , Ar_6 , Ar_7 , Ar_8



【特許請求の範囲】

【請求項1】 感光体を帯電させた後、感光体上に静電 荷像を形成し、現像により可視画像を形成する画像形成 方法において、導電性支持体上に感光層を設け、その感 光層中に下記一般式(A)~(J)で表される高分子電*

1

* 荷輸送材料から選択される少なくとも1種を含有した感 光体を用い、感光体表面に当接させた導電性部材に電圧 を印加する接触帯電方法により、感光体を帯電させるこ とを特徴とする画像形成方法。

(各式において、Ari は下記の基から選択されるアリ ーレン基である。

【化2】

ここで、R: は炭素数1~24の置換または非置換のア ルキル基を示し、Yは、2つのベンゼン環が直接結合す る単結合であるかまたは下記の基から選択される基であ る。

【化3】

ここで、R₆、R₇ およびR₆ は、同一でも異なってい てもよく、炭素数1~24の置換または非置換のアルキ ル基を示す。また、 X_1 、 X_2 、 X_2 ′ 、 X_3 、 X_4 、 X_i ' 、 X_i 、 X_i および X_i ' は、同一でも異なって いてもよく、炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状の 50

※上記式において、R: およびR: は、炭素数 $1\sim10$ の 直鎖状または分岐状のアルキレン基を示し、R. および R, 'は、炭素数1~24の置換または非置換のアルキ ル基を示し、Ar。は炭素数6~14の置換または非置 換アリーレン基を示す。また、rは0~3の整数を意味 する。ArょおよびArょ′は、同一でも異なっていて もよく、下記の基から選択されるアリーレン基である。 【化4】

-(Q) _R. -(Q)-(Q)-

上記式において、R: は炭素数1~24の置換または非 置換のアルキル基を示す。Ar、およびAr、′は、同 ーでも異なっていてもよく、上記のAr,、Ar,´か ら選択されるアリーレン基であり、Ar: およびA r: ^ は、同一でも異なっていてもよく、下記の基から 選択されるアリール基である。 【化5】

-(○) -(○)_R, **
-(○)-(○) -(○)_{OR}

アルキレン基または炭素数6~14の置換または非置換 のアリーレン基を示し、Tは下記の基から選択される基 である。

【化6】

*に、pは0または1の整数を意味し、qは1、2または 3の整数を意味する。重合度 n: は5~5000であ

ここで、Zは上記のYから選択される基である。さら *

(各式において、X:およびX: 'は、同一でも異なっ ていてもよく、ベンゼン環と酸素原子が直接結合する単 結合であるか、炭素数1~15の直鎖状もしくは分岐状 のアルキレン基もしくはアルキレンオキシ基、または炭 素数6~24の置換もしくは非置換のアリーレン基もし くはアリーレンオキシ基を示し、アルキレン基鎖中には 酸素原子が1個以上介在してもよく、またアリーレン基 20 は1個以上の酸素原子を介して複数個結合してもよい。 X: およびX: 'は、同一でも異なっていてもよく、--CONH-R₁₁-NHCO-を示し、ここで、R は、炭素数1~15の直鎖状もしくは分岐状のアルキ レン基、炭素数6~24の置換もしくは非置換のアリー レン基または酸素原子が1個以上介在してもよい炭素数※

※2~25のアルキレン基を示す。X。は、炭素数2~3 0の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基を示すかまた は前記のAri から選択されるアリーレン基である。ま た、R₀、R₀′、R₁₀およびR₁₀′は、同一でも異な っていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~ 24の置換もしくは非置換のアルキル基、炭素数1~2 4のアルコキシ基または炭素数6~14の置換もしくは 非置換のアリール基もしくはアリールオキシ基を示し、 a、a´、bおよびb´は、それぞれ1または2の整数 を意味する。さらに、モル比sは1以下の数値であり、 tは1未満の数値であって、s+t=1. 0とする。重 合度n: は10~300である。)

【化8】

(各式において、X₁₀、X₁₀′、X₁₁、X₁₁′およびX 12 は、同一でも異なっていてもよく、炭素数1~25の 直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基、酸素原子が1個 以上介在すると共にアリーレン基が1個以上介在しても よい炭素数2~25のアルキレン基もしくはアルキレン オキシ基を示すか、または前記のAr」から選択される アリーレン基である。また、 $R_{!!}$ および $R_{!!}$ ′ は、同一 50 1.0とする。重合度 n_1 は 5 \sim 100 0である。)

でも異なっていてもよく、炭素数1~24の置換もしく は非置換のアルキル基または炭素数6~24の置換もし くは非置換のアリール基を示し、Ar。およびAr。 は、同一でも異なっていてもよく、前記のAェ」から選 択されるアリール基である。さらに、モル比 u は 1 以下 の数値であり、vは1未満の数値であって、u+v=

【請求項2】 前記感光体が、導電性支持体上に感光層と表面保護層を順次設け、表面保護層中に前記高分子電荷輸送材料の少なくとも1種を含有する請求項1記載の画像形成方法。

【請求項3】 前記感光体の最表面層を構成する電荷輸送層または表面保護層に、前記高分子電荷輸送材料の少*

* なくとも1種と下記構造式(K)~(O)で表される繰り返し単位を有するポリカーポネート樹脂またはその共 重合体から選択される少なくとも1種とを含有する請求 項1または2に記載の画像形成方法。

(化9)

30

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電子写真画像形成方法 に関し、特に接触帯電に有効な高分子電荷輸送材料を感 光層に含有する感光体を用いた画像形成方法に関する。 【0002】

【従来の技術】従来、電子写真装置、例えば普通紙複写機 (PPC)、レーザープリンター、LEDプリンター、液晶プリンター等は、回転ドラム型等の感光体に帯電、露光、現像の作像プロセスを適用して、像形成し、転写材に転写後、定着して複写物を得ている。これらに用いられる感光体としては、セレン、ヒ素ーセレン、硫40化カドミウム、酸化亜鉛、a-Si等の無機系感光体が用いられているが、安価で製造性および廃棄性の点で優れた有機感光体(OPC)の研究開発も活発化しており、中でも電荷発生層と電荷輸送層を積層した、いわゆる機能分離型積層感光体が、感度、帯電性および繰り返し安定性等の電子写真特性の点で優れており、種々の提案がなされ、また実用化されている。

【0003】これらの感光体を帯電する帯電装置としては、金メッキタングステン線等の細いワイヤ電極とシールド板を主構成部材とするコロナ帯電装置が一般的で広 50

く使用されている。しかし、これらのコロナ帯電装置に は、以下のような問題点を有している。

1) 潜像保持部材で $500\sim700$ Vの表面電位を得るためには、ワイヤ電極に直流電圧4k V以上の高電圧を印加する必要があり、シールド板や本体へのリークを防止すべく、ワイヤ電極とシールド板の距離を大きく維持する等の処置が必要になり、装置自体も大型化し、また高圧ケーブル等の使用が不可欠になり、更にコストを高くすることになる。

2) コロナ放電に伴いかなり多量のオゾンが発生し、空気中の窒素を酸化して窒素酸化物(NOx)を生成し、更にはこの窒素酸化物が空気中の水分と反応しては酸性で変質、生態を生じさせる。特に、これらの放電生成物は、感感光体面に付着または作用して変質、劣化等を引き起し、感感性の環境問題に対しても、これらの放電生成物はに対しても、これらを取り除くために対しても、これらを取り除くために対しても、これらを取り除くために対しており、これらを取り除く、更には、よりでは、これらの問題点の多いコロナ帯電装置を用いる代わりに、導電性部材を当接させることにより、感光体表面に電荷を直

接注入して所望の帯電電位を得る接触帯電方式が種々提 案されている(特開昭63-149669等)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、接触帯電方式を従来の機能分離型有機感光体に適用した場合、1)一般には、低分子の電荷輸送材料が高分子の結着樹脂に分子分散された電荷輸送層を最表面層としたとき、この電荷輸送層に直接帯電部材が接触した状態で繰り返

この電荷輸送層に直接帯電部材が接触した状態で繰り返し使用することによって、著しく電荷輸送層を摩耗させてしまい、帯電性の低下、感度の変化等を引き起し、コ 10ロナ帯電方式と比較して感光体の寿命が極端に短くなる。

2) また、直接接触によって感光体の表面に異物の付着、汚染等が発生しやすくなり、それらに起因する画像 欠陥がコピー上に現れる。

上記の感光層の摩耗、感光体表面への異物付着には種々の原因が考えれるが、結着樹脂中に低分子の電荷輸送材料が分散された電荷輸送層においては、接触帯電時に局所的に直接電荷が流れるため、感光体表面だけでなく内部までストレスを受け、また直流電圧だけでなく交流電圧を作用させる方式では、更に深層にまで電荷輸送材料と結着樹脂の劣化が促進される。さらに、電荷輸送材料が局所的に不均一分散になっていると、これらの劣化も*

* 不均一になるため、感光層の膜強度が低下して摩耗が増加する一方、不均一な劣化が異物を付着させる核をも形成させるものと考えられる。そこで、本発明の目的は、接触帯電方法を適用しても、感光体の耐摩耗性に優れ、かつ感光体の表面に異物が付着、汚染するようなことがなく、画質欠陥の発生を低減できる画像形成方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上述の問題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、接触帯電方法においても、感光層に特定の高分子電荷輸送材料を含有した感光体を用いることによって、感光層の摩耗が少なく、異物付着による画質欠陥が生じにくいことを見出して、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明の画像形成方法は、導電性支持体上に感光層を設け、その感光層中に下記一般式(A)~(J)で表される高分子電荷輸送材料から選択される少なくとも1種を含有した感光体を用い、感光体表面に当接させた導電性部材に電圧を印加する接触帯電方法により感光体を帯電させた後、感光体上に静電荷像を形成し、現像により可視画像を形成することを特徴とする。

[0006]

【化10】

【0007】(各式において、 Ar_1 は下記の基から選択されるアリーレン基である。

【化11】

ここで、 R_1 は炭素数 $1\sim24$ の置換または非置換のア N=100 ルキル基を示し、Yは下記の基から選択される基であ

る。

上記式において、R, およびR, は、炭素数1~10の 直鎖状または分岐状のアルキレン基を示し、R. および R, 'は、炭素数1~24の置換または非置換のアルキ ル基を示し、Ars は炭素数6~14の置換または非置 換アリーレン基を示す。また、rは0~3の整数を意味 する。Arィ およびArィ ′ は、同一でも異なっていて*

ここで、R₆、R₇およびR₁は、同一でも異なってい てもよく、炭素数1~24の置換または非置換のアルキ ル基を示す。

[0009] st. X_1 , X_2 , X_2 , X_3 , X_4 , X_i ′、 X_i 、 X_i および X_i ′は、同一でも異なって いてもよく、炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状の アルキレン基または炭素数6~14の置換または非置換 のアリーレン基を示し、Tは下記の基から選択される基 である。

* もよく、下記の基から選択されるアリーレン基である。

上記式において、R: は炭素数1~24の置換または非 置換のアルキル基を示す。

【0008】Ar,およびAr, んは、同一でも異なっ ていてもよく、上記のAr,、Ar,′から選択される アリーレン基であり、Ar; およびAr; 'は、同一で も異なっていてもよく、下記の基から選択されるアリー ル基である。

【化14】

ここで、Zは上記のYから選択される基である。さら 20 に、pは0または1の整数を意味し、qは1、2または 3の整数を意味する。重合度n, は5~5000であ る。)

[0010] 【化16】

【化15】

$$\begin{array}{c|c}
 & O - X_7 - O - X_8 \\
\hline
 & (R_{10})_b - O - (R_{10})_b
\end{array}$$
(G)

【0011】(各式において、X; およびX; 'は、同 一でも異なっていてもよく、ベンゼン環と酸素原子が直 接結合する単結合であるか、炭素数1~15の直鎖状も しくは分岐状のアルキレン基もしくはアルキレンオキシ 基、または炭素数6~24の置換もしくは非置換のアリ ーレン基もしくはアリーレンオキシ基を示し、アルキレ ン基鎖中には酸素原子が1個以上介在してもよく、また アリーレン基は1個以上の酸素原子を介して複数個結合 してもよい。X:およびX: 'は、同一でも異なってい てもよく、-CO-R₁₁ -CO-、-COO-R₁₁ -O CO-または-CONH-Rn-NHCO-を示し、こ こで、Rn は、炭素数1~15の直鎖状もしくは分岐状 のアルキレン基、炭素数6~24の置換もしくは非置換 のアリーレン基または酸素原子が1個以上介在してもよ

い炭素数2~25のアルキレン基を示す。X。は、炭素 数2~30の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基を示 すかまたは前記のAr」から選択されるアリーレン基で ある。また、R,、R,´、R, およびR, がは、同一 でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭 素数1~24の置換もしくは非置換のアルキル基、炭素 数1~24のアルコキシ基または炭素数6~14の置換 もしくは非置換のアリール基もしくはアリールオキシ基 を示し、a、a´、bおよびb´は、それぞれ1または 2の整数を意味する。さらに、モル比sは1以下の数値 であり、tは1未満の数値であって、s+t=1. 0と する。重合度n, は10~300である。)

[0012]

【化17】

【0013】(各式において、X₁₀、X₁₀′、X₁₁、X u ′ およびXu は、同一でも異なっていてもよく、炭素 数1~25の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基、酸 素原子が1個以上介在すると共にアリーレン基が1個以 20 である。) 上介在してもよい炭素数2~25のアルキレン基もしく はアルキレンオキシ基を示すか、または前記のAri か ら選択されるアリーレン基である。また、RuおよびR 12 ′は、同一でも異なっていてもよく、炭素数1~24 の置換もしくは非置換のアルキル基または炭素数6~2 4の置換もしくは非置換のアリール基を示し、Ara お よびAr, 'は、同一でも異なっていてもよく、前記の*

* Ar: から選択されるアリール基である。さらに、モル 比uは1以下の数値であり、vは1未満の数値であっ T、u+v=1. 0とする。重合度n: は5~1000

【0014】本発明の画像形成方法は、前記感光体の最 表面層を構成する電荷輸送層または表面保護層に、前記 高分子電荷輸送材料の少なくとも1種と下記構造式

(K)~(O)で表される繰り返し単位を有するポリカ ーボネート樹脂またはその共重合体から選択される少な くとも1種とを含有することが好ましい。

【化18】

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 & CH_3 \\
\hline
 & CH_3 & CH_3 \\
\hline
 & CH_3 & OC \\
 & CH_3 & OC
\end{array}$$

【0015】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に 50 おける感光体は、感光層が単層構造であってもあるいは

記形成材料と混合して用いることができる。また、塗布 方法としては、プレードコーティング法、ワイヤーバー コティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティ ング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティ ング法、カーテンコーティング法等の通常の方法を挙げ

ることができる。下引層の厚みは、一般的には0.01 $\sim 10 \mu m$ 、好ましくは0.05~2 μm が適当であ る。

【0018】感光層が積層構造の場合の電荷発生層は、 電荷発生材料を結着樹脂および溶剤中に分散させた分散 液を電性支持体または下引層上に塗布することにより設 けることができる。電荷発生材料としては、非晶質セレ ン、結晶性セレンーテルル合金、セレンーヒ素合金、そ の他のセレン化合物およびセレン合金、酸化亜鉛、酸化 チタン等の無機系光導電性材料、フタロシアニン系、ス クアリウム系、アントアントロン系、ペリレン系、アゾ 系、アントラキノン系、ピレン系、ピリリウム塩、チア ピリリウム塩等の有機顔料および染料が用いられる。結 着樹脂としては、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニ ルホルマール樹脂、部分変性ポリビニルアセタール樹 脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、アクリ ル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ 酢酸ビニル樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、シ リコーン樹脂、フェノール樹脂、ポリーN-ビニルカル バゾール樹脂等が挙げられるが、これらに限定されるも のではない。これらの結着樹脂は、単独または2種以上 混合して用いることができる。溶剤としては、メタノー ル、エタノール、n-プロパノール、n-ブタノール、 ベンジルアルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソ ルプ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノ ン、酢酸メチル、酢酸 n - ブチル、ジオキサン、テトラ ヒドロフラン、メチレンクロライド、クロロホルム等の 通常の有機溶剤を単独または2種以上混合して用いるこ とができる。また、電荷発生材料と結着樹脂との配合比 (重量比) は、10:1~1:10の範囲が好ましい。

 $\sim 2.0 \mu m$ が適当である。 【0019】感光層が積層構造の場合の電荷輸送層は、 電荷輸送材料を溶剤および必要に応じて結着樹脂中に溶 解または膨潤させ、これを電荷発生層上に塗布すること により設けることができる。電荷輸送材料としては、前 記一般式(A)~(J)で表される高分子化合物から選 択される少なくとも1種が用いられる。一般式(A)~ (E) で表される高分子電荷輸送材料は、これを繰り返

電荷発生層を設ける際の塗布方法としては、プレードコ

ーティング法、ワイヤーバーコーティング法、スプレー

コーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティ

ング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーテ

ィング法等の通常の方法を挙げるできる。電荷発生層の

厚みは、一般的には $0.1\sim5\mu m$ 、好ましくは0.2

機能分離された積層構造であってもよい。図1~図4に は、本発明において用いる感光体の縦断面図を示してい る。図1および図2は感光層が単層構造の場合を示すも のであって、図1には、導電性支持体1上に感光層2が 設けられている。図2においては、導電性支持体1と感 光層2の間にさらに下引層3が設けられている。図3お よび図4は感光層が積層構造の場合を示すものであっ て、図3には、導電性支持体1上に電荷発生層4、電荷 輸送層5が順次設けられている。図4においては、導電 性支持体1と電荷発生層4の間にさらに下引層3が設け られている。以上のような層構造からなる感光体の表面 には、表面保護層を設けることもでき、その場合、表面 保護層に前記高分子電荷輸送材料を含有させることが望 ましい。

【0016】導電性支持体としては、アルミニウム、ニ ッケル、クロム、ステンレス鋼等の金属類、アルミニウ ム、チタニウム、ニッケル、クロム、ステンレス鋼、 金、バナジウム、酸化錫、酸化インジウム、IT〇等の 薄膜を設けたプラスチックフィルム等あるいは導電性付 与剤を塗布または含浸させた紙およびプラスチックフィ ルム等が挙げられる。これらの導電性支持体は、ドラム 状、シート状、プレート状等、適宜の形状のものとして 使用されるが、これらに限定されるものではない。さら に必要に応じて、導電性支持体の表面は、画質に影響の ない範囲で各種の処理を行うことができる。例えば、表 面の酸化処理や薬品処理、および着色処理等または砂目 立て等の乱反射処理などを施すことができる。

【0017】前述のように、導電性支持体と感光層ない し電荷発生層の間にさらに下引層を設けてもよい。この 下引層は、単層構造または積層構造からなる感光層の帯 電時において、導電性支持体から感光層への電荷の注入 を阻止すると共に、感光層を導電性支持体に対して一体 的に接着保持させる接着層としての作用、あるいは場合 によっては導電性支持体の反射光防止作用等を示す。こ の下引層の形成に用いる材料としては、ポリエチレン樹 脂、ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹 脂、ポリアミド樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹 脂、フェノール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレ タン樹脂、ポリイミド樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリ ビニルアセタール樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合 体、ポリビニルアルコール樹脂、水溶性ポリエステル樹 脂、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリグルタ ミン酸、ニトロセルロース、スターチアセテート、アミ ノ澱粉、澱粉、カゼイン、ゼラチン、チタニルキレート 化合物、チタニルアルコキシド化合物等の有機チタニル 化合物、ジルコニウムキレート化合物、シランカップリ ング剤等の公知の材料を用いることができる。これらの 材料は単独または2種以上混合して用いることができ る。さらに、酸化チタン、酸化ケイ素、酸化ジルコニウ ム、チタン酸バリウム、シリコーン樹脂等の微粒子を上 50

し単位とする2種以上の共重合体であってもよく、その

重合度 n: は5~5000の範囲にある。一般式 (F) および (G) で表される高分子電荷輸送材料の重合度 n , は、10~300の範囲にあり、一般式(H)~

15

(J) で表される高分子電荷輸送材料の重合度n:は、 5~1000の範囲にある。これらの高分子電荷輸送材 料の好ましい重量平均分子量(Mw)は、5×10°~ 7. $5 \times 10^{\circ}$ 、さらに好ましくは $5 \times 10^{\circ} \sim 5 \times 1$ 0 * である。

【0020】ここで、一般式(A)~(J)における各 符号で示される基を例示すると、次のようなものが挙げ 10 られる。炭素数1~24のアルキル基を示すAr 中の R₁、Ar₁ (基Y) 中のR₄、R₄ ′、Ar₂ とAr 」 '中のRs 、Ars とArs '中のRs 、Ri、 R₈、さらにR₉、R₉′、R₁₀、R₁₀′、R₁₂および Ru′としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル 基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ス テアリル基等の直鎖状または分岐状のアルキル基が挙げ られる。炭素数6から24までのアリール基を示すこと のあるR。、R。´、Rio、Rio´、Rio およびRio ´ としては、例えばフェニル基、ナフチル基、ビフェニリ ル基、アントリル基、アセナフテニル基、ピレニル基等 が挙げられる。炭素数1から30までのアルキレン基を 示すArı (基Y) 中のR₂、R₃、基X₆とX₆′中 $\text{OR}_{11} \, \, \text{``} \, \text{``} \, \text{``} \, \text{X}_{1} \, \, \, \, \text{``} \, \, \text{X}_{2} \, \, \, \, \, \text{``} \, \, \text{X}_{3} \, \, \, \, \, \text{``} \, \, \, \text{X}_{4} \, \, \, \, \, \text{``}$ X_4 ' , X_5 , X_6 , X_6 ' , X_7 , X_7 ' , X_9 , Xıo、 X to ´ X ii 、 X ii ´ および X tz としては、例えばメ チレン基、エチレン基、プロピレン基、プチレン基、ヘ キシレン基、オクチレン基、デシレン基、オクタデシレ ン基や2,2-プロピレン基等の直鎖状または分岐状の アルキレン基が挙げられる。 炭素数6から24までのア リーレン基を示す基X。とX。´中のRu、Arı(基 Y) 中のArs 、さらにX₁ 、X₂ 、X₂ ′ 、X₃ 、X 4 、 X4 ′ 、 X5 、 X6 、 X6 ′ 、 X7 およびX7 ′ と しては、例えばフェニレン基、ビフェニレン基、ナフチ レン基、アントラキノニレン基、フルオレニレン基、ピ レニレン基等が挙げられる。炭素数1~15のアルキレ ンオキシ基または炭素数6~24のアリーレンオキシ基 を示すことのあるX; およびX; 'としては、例えばメ チレンオキシ基、エチレンオキシ基、テトラメチレンオ キシ基等や、フェノキシ基、ビフェニルオキシ基、ナフ チロキシ基等が挙げられる。

【0021】上記のアルキル基は置換基を有していても よく、置換基としては、例えばフッ素原子、塩素原子、 臭素原子等のハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、ヒ ドロキシ基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、 ブトキシ基等のアルコキシ基、フェノキシ基等のアリー ロキシ基、ベンジロキシ基等のアリールアルコキシ基、 メチルチオ基、エチルチオ基等のアルキルチオ基、アセ チル基、ベンゾイル基等のアシル基、ニトロ基、アミノ 基、エチルアミノ基、アニリノ基、ジメチルアミノ基等 の第一級ないし第三級アミノ基、カルポキシ基、エトキ シカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、フェニロ キシカルボニル基等のアリーロキシカルボニル基、カル バモイル基、シアノ基などが挙げられる。また、アリー ル基またはアリーレン基も、例えばメチル基、エチル 基、プロピル基、ブチル基等のアルキル基、ベンジル 基、フェネチル基等のアラルキル基の他に、上記したよ うな置換基を有していてもよい。以上の符号のうち、例 えばX:としては、下記の基から選択される基が特に好 ましい。

16

 $+CH_2$, $-+CH_2$,

上記式において、R: は炭素数1~24の置換または非 置換のアルキル基を示す。

【0022】X; およびX; ′は、炭素数1~10のア ルキレン基またはアルキレンオキシ基や炭素数6~20 のアリーレン基またはアリーレンオキシ基が好ましく、 さらにアルキレン基鎖中に酸素原子が1個以上介在する かまたはアリーレン基が1個以上の酸素原子を介して複 数個結合してもよい。これらの例としては、-CH:C H: OCH: CH: -, - (OCH: CH:): -, -(OCH: CH:):-, -C, H; OC, H; -, -OC。H: OC。H: -等が好ましい。また、Xio、X n ´ Xn 、 Xn ´ および Xn は、炭素数 1 ~ 1 0 のアル キレン基が好ましく、さらに酸素原子が1個以上介在す ると共にアリーレン基が1個以上介在してもよい炭素数 2~25のアルキレン基またはアルキレンオキシ基であ ってもよい。これらの例としては、上記X;および X; 'の他に、-CH2 OCH2 -、-CH2 CH2 O CH: -, -CH: CH: CH: OCH: CH: -, - $CH_{2}CH_{2}O(CH_{2})_{4}OCH_{2}CH_{2}-CH_{3}$ 2 CH2 CH (CH2) OCH2 CH2 -. - (CH2 CH; O); CH; CH; -, -CH; CH; OC; H ↓ OCH₂ CH₂ -等が好ましい。前記の基X₈ S X。 ′中のR₁₁ は、酸素原子が1個以上介在する炭素数 2~25のアルキレン基であってもよく、その例として は上記のアルキレン基等が挙げられる。また、ハロゲン 原子を示すことのあるR。、R。´、Rn およびRn ´ としては、上記したようなフッ素原子、塩素原子、臭素 原子等が挙げられる。アルコキシ基を示すことのあるR 。、R。′、Rn およびRn′としては、上記したよう なメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基 等が挙げられる。

【0023】次いで、前記一般式(A)~(J)で表さ れる高分子電荷輸送材料のうち、好ましく使用される具 体例を以下に掲載する。なお、式中のnは、前記n:、 n2およびn:に対応する重合度を意味する。一般式

(A) で表される高分子電荷輸送材料を下記に示す。 * * 【化20】 (A_1)

【0024】一般式(B)で表される高分子電荷輸送材料を下記に示す。

【0025】一般式(C)で表される高分子電荷輸送材 20 料を下記に示す。

【化22】

【化21】 (B-1)

40

【0027】一般式(D)で表される高分子電荷輸送材 【化24】 料を下記に示す。

$$(D-1)$$

$$CH_{2} - O - N - O - CH_{2}OCNH - CH_{2} + NHC$$

$$CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{4}OCNH - O - NHC$$

$$CH_{3} - CH_{4} - CH_{2}OCNH - O - NHC$$

$$CH_{3} - CH_{4} - CH_{2}OCNH - O - NHC$$

$$C_{2}H_{3} - C_{2}H_{5} - CH_{2}OCNH - *$$

$$C_{3}H_{4} - O - N - O - CH_{2}OCNH - *$$

$$C_{4}OCH_{4} - O - N - O - CH_{4}OCNH - *$$

[0028]

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{2} \\ CH_{3} \\ CH_{5} \\ CH_{5$$

50

【化27】

【0030】一般式 (F) で表される高分子電荷輸送材料を下記に示す。

$$\begin{array}{c|c}
(F-3) & O-C+CH_2 \rightarrow C \\
\hline
O & O & O \\
\hline
O & O \\
O & O \\
\hline
O & O \\
O$$

【0033】一般式(G)で表される高分子電荷輸送材 【化30 料を下記に示す。

$$\begin{array}{c}
27 \\
(G-1) \\
\downarrow \\
0 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 - C + OCH_2CH_2 \rightarrow 7 OC \\
\downarrow \\
0 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 - C + OCH_2CH_2 \rightarrow 7 OC \\
\downarrow \\
0 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 - C + OCH_2CH_2 \rightarrow 7 OC \\
\downarrow \\
0 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 - C + OCH_2CH_2 \rightarrow 7 OC \\
\downarrow \\
0 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}$$

[0034]

【化31】

【0036】一般式(H)で表される高分子電荷輸送材 【化33】 料を下記に示す。

[0035]

【化34】

[0037]

【0039】一般式 (I) で表される高分子電荷輸送材料を下記に示す。

【化36】

【0040】一般式(J)で表される高分子電荷輸送材 【化37】 料を下記に示す。

【0042】電荷輸送層を設ける際に用いる溶剤としては、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、クロロベンゼン等のハロンゲン化芳香族炭化水素

類、アセトン、2-ブタノン等のケトン類、メチレンクロライド、クロロホルム、塩化エチレン等のハロンゲン 化脂肪族炭化水素類、テトラヒドロフラン、エチルエー

テル等の環状または直鎖状のエーテル類等の通常の有機 溶剤を単独または2種以上混合して用いることができ る。さらに必要に応じて、特に電荷輸送層を最表面層と する場合には耐摩耗性を向上させる目的で、結着樹脂と して、前記構造式(K)~(O)で表される繰り返し単 位を有するポリカーボネート樹脂またはその共重合体か ら選択される少なくとも1種を高分子電荷輸送材料と混 合して用いることができるが、これらに限定されるもの ではない。結着樹脂を用いる場合、ポリカーボネート樹 脂の好ましい粘度平均分子量(Mv)は、3×10°~ 5×10°である。高分子電荷輸送材料とポリカーボネ ート樹脂の配合比(重量比)は、5:1~1:1が好ま しい。また、塗布方法としては、ブレードコーティング 法、ワイヤーバーコーティング法、スプレーコーティン グ法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エ アーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等 の通常の方法を挙げることができる。電荷輸送層の厚み は、一般的には $5\sim50\mu$ m、好ましくは $10\sim30\mu$ mが適当である。

【0043】感光体における感光層が単層構造の場合、感光層は、電荷発生材料、電荷輸送材料、溶剤および必要に応じて結着樹脂からなる分散液を導電性支持体または下引層上に塗布することにより設けることができる。電荷発生材料、電荷輸送材料、溶剤および結着樹脂は前記と同様のものが使用され、前記と同様の塗布方法に従って感光層が形成される。この場合、電荷発生材料と高分子電荷輸送材料との配合比は、重量比で1:10~10:1の範囲が適当である。

【0044】本発明の画像形成方法において、複写機中 で発生するオゾンや酸化性ガスあるいは光、熱による感 光体の劣化を防止する目的で、感光層中に酸化防止剤、 光安定剤、熱安定剤等の添加剤を添加することができ る。例えば、酸化防止剤としては、ヒンダードフェノー ル、ヒンダードアミン、パラフェニレンジアミン、アリ ールアルカン、ハイドロキノン、スピロクマロン、スピ ロインダノンおよびそれらの誘導体、有機硫黄化合物、 有機燐化合物等が挙げられる。光安定剤の例としては、 ベンゾフェノン、ベンゾトリアゾール、ジチオカルバメ ート、テトラメチルピペリジン等の誘導体が挙げられ る。また、感度の向上、残留電位の低減、繰り返し使用 時の疲労低減等を目的として、少なくとも1種の電子受 容性物質を感光層中に含有させることができる。このよ うな電子受容物質としては、例えば無水コハク酸、無水 マレイン酸、ジブロモ無水マレイン酸、無水フタル酸、 テトラブロモ無水フタル酸、テトラシアノエチレン、テ トラシアノキノジメタン、oージニトロベンゼン、m-ジニトロベンゼン、クロラニル、ジニトロアントラキノ ン、トリニトロフルオレノン、ピクリン酸、o-ニトロ 安息香酸、p-二トロ安息香酸、フタル酸等が使用可能 である。これらのうち、フルオレノン系、キノン系や塩

素原子、シアノ基、ニトロ基等の電子吸引性置換基を有 するベンゼン誘導体が特に好ましい。本発明において、 良好な表面性を得ることを主たる目的として、添加剤を 感光層中に含有させることができる。この種の添加剤と しては、塗料用の改質剤として知られているものが使用 できる。例えば、ジメチルシリコーンオイルのようなア ルキル変性シリコーンオイル、メチルフェニルシリコー ンオイルのような芳香族変性シリコーンオイル等が好ま しい例である。これらの添加剤は、感光層ないし電荷輸 送層の固形分に対して1~10,000ppm、好まし くは5~2,000ppmの範囲で含有させればよい。 【0045】さらにまた、本発明における感光体の表面 には、前記高分子電荷輸送材料を含有させた表面保護層 を従来の低分子の電荷輸送材料が結着樹脂に分子分散さ れた電荷輸送層上に設けることもできる。表面保護層を 設ける際に用いる溶剤、各種添加剤および塗布方法とし ては、前記の電荷輸送層と同様のものを用いることがで きる。この際、表面保護層の耐摩耗性を向上させる目的 で、高分子電荷輸送材料と前記構造式(K)~(O)で 表されるポリカーボネート樹脂またはその共重合体とを 併用することが望ましい。表面保護層の厚みは、一般的 には $1\sim10\mu m$ 、好ましくは $2\sim5\mu m$ が適当であ る。

【0046】次に、本発明の画像形成方法について説明 する。図5は画像形成装置の一例を示すものであって、 画像形成方法は次のようにして実施される。すなわち、 円筒状の感光体10表面を電源11から導電性部材(接 触帯電器) 12に電圧を印加することより帯電させる。 次いで、原稿像を照射する光学系や、レーザー、LED 等の画像入力装置13からの光により露光し、静電荷像 を形成させる。形成された静電荷像は、現像器14によ ってトナーで可視化され、トナー像に変換させる。この 場合、現像は磁気ブラシ法を採用することができる。ト ナー像は、その後圧力転写器または静電転写器15によ って用紙16に転写され、定着装置17によって定着さ れる。一方、転写後の感光体10表面に残留したトナー は、ブレードを用いたクリーナー機構18により除去さ れ、そして感光体10表面に僅かに残った電荷は除電光 器19により消去される。導電性部材を用いて感光体を 帯電させる方法としては、上記のように、導電性部材に 電圧を印加するが、印加電圧は均一性の点から、直流電 圧のみよりも、直流電圧に交流電圧を重畳したものが好 ましい。また、電圧の範囲としては、直流電圧は正また は負の50~2000Vが好ましく、特に100~15 00 Vが好ましい。重畳する交流電圧はピーク間電圧が 400~1800V、好ましくは800~1600V、 特に1200~1600Vが好ましい。このピーク間電 圧が1800Vを越えると、交流電圧を重畳しない場合 よりむしろ均一な帯電が得られなくなる。交流電圧の周 波数は100~2000Hzが好ましい。

【0047】本発明において、接触帯電を行う上記導電 性部材の形状は、ブラシ状、ブレード状、ピン電極状ま たはローラー状等のいずれでもよく、中でもローラー状 部材を用いることが好ましい。ローラー状部材は、通常 外側から抵抗層とこれを支持する弾性層と芯材から構成 される。さらに必要に応じて、抵抗層の外側に保護層を 設けることができる。芯材の材質としては、導電性を有 するもので、一般には鉄、銅、真鍮、ステンレス鋼、ア ルミニウム、ニッケル等が用いられる。またその他、導 電性粒子等を分散した樹脂成形品等を用いることができ る。弾性層の材質としては、導電性または半導電性を有 するもので、一般にはゴム材に導電性粒子または半導電 性粒子を分散したものである。ゴム材としては、EPD M、ポリブタジエン、天然ゴム、ポリイソブチレン、S BR、CR、NBR、シリコーンゴム、ウレタンゴム、 エピクロルヒドリンゴム、SBS、熱可塑性エラストマ ー、ノルボーネゴム、フロロシリコーンゴム、エチレン オキシドゴム等が用いられる。導電性粒子または半導電 性粒子としては、カーボンブラック、亜鉛、アルミニウ ム、銅、鉄、ニッケル、クロム、チタニウム等の金属、 ZnO-Al: O: SnO: -Sb: O: In: O $_{i}$ -SnO₂ 、ZnO-TiO₂ 、MgO-Al $_{2}$ O_{3} , $FeO-TiO_{2}$, TiO_{2} , SnO_{2} , Sb¹ O; 、In¹ O; 、ZnO、MgO等の金属酸化物を 用いることができる。これらの材質は単独または2種以 上混合して用いてもよい。2種以上混合して用いる場合 には、一方が微粒子状でもよく、フッ素系樹脂の微粒子 を用いることができる。

【0048】抵抗層および保護層の材質としては、結着 樹脂に導電性粒子または半導電性粒子を分散して抵抗を 調整したもので、その抵抗率は $10^{\circ} \sim 10^{\circ} \Omega cm$ 、 好ましくは $10^{\circ} \sim 10^{\circ} \Omega$ cm、さらには $10^{\circ} \sim 1$ 0 ο Ω c mが好ましい。結着樹脂としては、アクリル樹 脂、セルロース樹脂、ポリアミド樹脂、メトキシメチル 化ナイロン、エトキシメチル化ナイロン、ポリウレタン 樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ アリレート樹脂、PET、ポリチオフェン樹脂、ポリ塩 化ビニル樹脂、PFA、FEP、ポリエチレン樹脂等の ポリオレフィン樹脂、スチレンーブタジエン樹脂等が用 いられる。導電性粒子または半導電性粒子としては、上 40 記弾性層と同様のカーボンブラック、金属、金属酸化物 が用いられる。また、抵抗層および/または保護層の膜 厚は、 $0.01\sim1000\mu$ m、好ましくは $0.1\sim5$ $00\mu m$ 、さらに好ましくは $0.5\sim 100\mu m$ であ る。また必要に応じて、ヒンダードフェノール、ヒンダ ードアミン等の酸化防止剤、クレー、カオリン等の充填 剤、シリコーンオイル等の潤滑剤を添加することができ る。これらの層を形成する手段としては、ブレードコー ティング法、ワイヤーバーコーティング法、スプレーコ ーティング法、浸漬コーティング法、ピードコーティン

グ法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法、真空蒸着法、プラズマコーティング法等を挙げることができる。

[0049]

【実施例】以下、本発明を実施例によってより具体的に 説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定され るものではない。なお、下記の「部」は「重量部」を意 味する。

実施例1

ジルコニウム化合物(商品名:オルガチックス2C54 0、マツモト製薬社製) 10部およびシラン化合物(商 品名: A1110、日本ユニカー社製) 1部とi-プロ パノール40部およびブタノール20部からなる溶液を アルミニウムパイプ上に浸漬コーティング法で塗布し、 150℃において10分間加熱乾燥して膜厚0.1μm の下引層を形成した。次いで、x型無金属フタロシアニ ン結晶1部をポリビニルプチラール樹脂(商品名:エス レック BM-S、積水化学社製) 1部およびシクロヘキ サノン100部と混合し、ガラスビーズと共にサンドミ ルで1時間処理して分散した後、得られた塗布液を上記 下引層上に浸漬コーティング法で塗布し、100℃にお いて10分間加熱乾燥して膜厚0.15μmの電荷発生 層を形成した。次に、高分子電荷輸送材料として前記し たE-2 (重量平均分子量: Mw=170,000) 3 部をモノクロロベンゼン15部およびテトラヒドロフラ ン15部の混合溶剤に溶解し、得られた塗布液を電荷発 生層上に浸漬コーティグ法で塗布し、115℃において 1時間加熱乾燥して膜厚20μmの電荷輸送層を形成し た。以上のようにして感光体を製造した。

【0050】実施例2

高分子電荷輸送材料としてE-2に代えて前記したC-5(Mw=180,000)を用いた以外は、実施例1と同様にして感光体を製造した。

実施例3

高分子電荷輸送材料としてE-2に代えて前記したD-3 (Mw=170,000)を用いた以外は、実施例1と同様にして感光体を製造した。

実施例4

高分子電荷輸送材料としてE-2に代えて前記したB-2(Mw=250,000)2部を用いた以外は、実施例1と同様にして感光体を製造した。

実施例5

高分子電荷輸送材料としてE-2に代えて前記したA-2(Mw=170,000) 2部と前記構造式 (L) で表されるポリカボネート樹脂(粘度平均分子量: $Mv=5\times10^4$) 1部を用いた以外は、実施例1と同様にして感光体を製造した。

実施例6

高分子電荷輸送材料としてE-2に代えて前記したF-3 (Mw=180,000)2部を用い、結着樹脂とし

て前記構造式 (M) で表されるポリカポネート樹脂 (M) $v=3\times10^4$) 1部を用いた以外は、実施例1と同様にして感光体を製造した。

【0051】比較例1

電荷輸送材料として下記化学式で表されるベンジジン化合物2部および結着樹脂として前記構造式(K)で表されるポリカボネート樹脂(Mv=4×10)3部をモノクロロベンゼン10部およびテトラヒドロフラン10部の混合溶剤に溶解した塗布液を用いて電荷輸送層を形成した以外は、実施例1と同様にして感光体を製造した。

【0052】実施例7

高分子電荷輸送材料として前記したH-5(Mw=240, 000) 2 部をモノクロロベンゼン15 部およびテトラヒドロフラン15 部の混合溶剤に溶解し、得られた塗布液を比較例1の電荷輸送層上に浸漬コーティグ法で塗布し、115 でにおいて1 時間加熱乾燥して膜厚 5μ mの表面保護層を形成した以外は、比較例1 と同様にして感光体を製造した。

実施例8

高分子電荷輸送材料としてH-5に代えて前記したJ-4(Mw=180,000)3部を用いた以外は、実施例7と同様にして感光体を製造した。

【0053】比較例2

電荷輸送材料として比較例1の前記ベンジジン化合物に代えて下記化学式で表されるヒドラゾン化合物3部および結着樹脂として前記構造式(L)で表されるポリカーボネート樹脂($Mv=5\times10^{-1}$) 3部を用いて電荷輸 *

* 送層を形成した以外は、比較例1と同様にして感光体を 製造した。

〕 【0054】実施例9

高分子電荷輸送材料として前記したI-4(Mw=240, 000)2部をモノクロロベンゼン15部およびテトラヒドロフラン15部の混合溶剤に溶解し、得られた塗布液を比較例2の電荷輸送層上に浸漬コーティグ法で塗布し、115℃において1時間加熱乾燥して膜厚 5μ mの表面保護層を形成した以外は、比較例2と同様にして感光体を製造した。

実施例10

高分子電荷輸送材料として I - 4 に代えて前記したG - 5 (Mw=180,000) を用いた以外は、実施例7と同様にして感光体を製造した。

【0055】このようにして製造された各感光体と下記の導電性部材をレーザービームプリンター(XP-11 改造機、富士ゼロックス社製)に装着し、バイアスとして直流電圧-550 V および交流電圧1000 V (ピーク間電圧)を印加して、5万回の繰り返しプリントを行い、<math>5万回後の画質を評価すると共に、感光体の最表面層の摩耗量を測定した。それらの結果を表<math>1 に示す。なお、導電性部材は、芯材として6 mm径のステンレスを用い、弾性層として抵抗 10^6 Ω c mの準電性 EPD Mゴムを用い、抵抗層として抵抗 10^6 Ω c mのエピクロルヒドリンゴムを用いて、12 mm径の導電性ロールを形成した。

【表1】

		5 万回プリント後の回覧	5万回プリント後 摩耗量 (μm)
実施例	1	欠陥なし	1. 9
*	2	欠陥なし	2. 1
"	3	欠陥なし	2. 2
"	4	欠陥なし	2. 2
	5	欠陥なし	2, 5
"	6	欠陥なし	2, 4
比較例	1	2万枚プリント後にトナーフィルミング発生2.5万枚プリント後に摩耗傷	8. 7
実施例	7	欠陥なし	2. 9
"	8	欠陥なし	2. 8
比較例	2	 5万枚プリント後にトナーフィルミング発生 2万枚プリント後に摩託傷 	9. 7
実施例	9	欠陥なし	2. 3
~ 1	10	欠陥なし	2. 0

【0056】さらに、各感光体を通常のスコロトロンに 50 よる帯電手段を有するレーザービームプリンター (XP

-11、富士ゼロックス社製)に装着し、上記と同様の *【表2】

評価および測定を行った。それらの結果を表2に示す。*

		5 万回プリント後の画費	5万回プリント後 摩託量 (μm)
実施例	1	欠陥なし	1. 8
~	2	欠陥なし	1. 9
"	3	欠陥なし	1. 9
"	4	欠陥なし	2. 1
*	5	欠陥なし	2. 3
~	6	欠陥なし	2. 1
比較例	1	3万枚プリント後にトナーフィルミング発生	4. 1
爽施例	7	欠陥なし	2, 7
"	8	欠陥なし	2. 5
比較例	2	4. 5万枚プリント後にトナーフィルミング発生	4. 6
実施例	9	欠陥なし	2. 2
" 1	LO	欠陥なし	1. 9

[0057]

【発明の効果】本発明の画像形成方法によれば、感光層 に前記一般式(A)~(J)で表される高分子電荷輸送 材料を含有させることで、従来の電荷輸送材料を分子分 散した感光層と比較して、接触帯電方法において、感光 20 別の断面図を示す。 層の摩耗と異物の付着に起因する画質欠陥を低減するこ とができると共に、感光体の寿命を著しく改善すること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明にかかる感光層が単層構造の感光体の 断面図を示す。

【図2】 本発明にかかる感光層が単層構造の感光体の※

※別の断面図を示す。

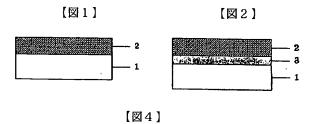
【図3】 本発明にかかる感光層が積層構造の感光体の 断面図を示す。

【図4】 本発明にかかる感光層が積層構造の感光体の

【図5】 本発明を実施するための画像形成装置の概略 図を示す。

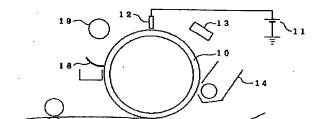
【符号の説明】

1…導電性支持体、2…感光層、3…下引層、4…電荷 発生層、5…電荷輸送層、10…感光体、12…導電性 部材。





【図3】



【図5】

フロントページの続き

(72) 発明者 岡野 貞夫

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(72) 発明者 額田 克己

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内・

(72) 発明者 今井 彰

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(72) 発明者 五十嵐 良作

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内